



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

<http://www.ite.waw.pl>

DKZ/9/2008

Warszawa, dnia 16.06.2008 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wysokorozdzielczego transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

W związku z pytaniem:

„Czy dopuszcza się zaoferowanie mikroskopu z systemem EDS, wyposażonym w detektor Si(Li) o powierzchni aktywnej 30 mm² „

uprzejmie informujemy, że dopuszcza się zaoferowanie mikroskopu z systemem EDS, wyposażonego w detektor Si(Li) o powierzchni aktywnej 30 mm² przy rozdzielczości energetycznej nie gorszej niż 134eV.

W związku z tym zmienia się zapis punktu 15 Tabeli 2 załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Po zmianie kolumna nr 2 punkt 15 Tabeli 2 przyjmuje brzmienie:
„System detekcji promieniowania rentgenowskiego EDS z detektorem Si(Li) o powierzchni aktywnej 50 mm² i rozdzielczości energetycznej nie gorszej niż 138eV lub o powierzchni aktywnej 30 mm² i rozdzielczości energetycznej nie gorszej niż 134eV”.
2. Po zmianie kolumna nr 3 punkt 15 Tabeli 2 przyjmuje brzmienie:
„Podać i opisać system”

Zmiana ta dotyczy również załącznika do wypełnienia przez Wykonawcę.

Uwaga! niniejsze pismo jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora

Mgr inż. Zbigniew Poznański